⑩日本国特許庁(JP)

OD 特許出願公開

## ❸ 公 關 特 許 公 報 (A)

平2-192045

Mint. Cl. " G 11 B 7/26

B 29 C 43/10 B 29 L 17:00 識別記号 庁内整理番号 **四**公開 平成 2 年(1990) 7 月27日

8120-5D 7639-4 F 8415-4F

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全6頁)

会発明の名称

光デイスク基板の製造方法

顧平1-9954 **204** 

包出 颐 平1(1989)1月20日

**@発** 鲷 者 部 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社

明 文 Ħ 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社

仍発 明

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社 正 匮

富士通株式会社

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地

外1名 弁理士 久木元 彰

#### 1. 発明の名称

光ディスク基板の製造方法

#### 2. 特許請求の範囲

光硬化樹脂(14)によって支持板(12)上に転写型 (11)の微報形状を写しとる光ディスク基板の製造 方法において、

前記支持級(12)を等方的に圧力がかかる加圧部 材(15)によって加圧し、光硬化樹脂(14)を支持板 (12)と転写型(11)の間に広げ、圧力を保持したま ま光を照射して前記光硬化樹脂 (14) を硬化させ樹 脂層(16)を形成することを特徴とする光ディスク 基板の製造方法。

#### 3. 発明の詳細な説明

光によって記録と再生をする光ディスク基板の 複製方法に関し、

麦間の凹凸が少なく、高速四転で使用できる光

ディスク基板の製造方法を提供することを目的と

光硬化樹脂によって支持板上に転写型の微解形 状を写しとる光ディスク基板の製造方法において、 前記支持板を等方的に圧力がかかる加圧部材によ って加圧し、光硬化繊脂を支持板と転写型の間に 広げ、圧力を保持したまま光を駆射して前記光要 化樹脂を硬化させ樹脂層を形成することを特徴と する光ディスク基板の製造方法を含み構成する。 〔産業上の利用分野〕

本発明は、光によって記録と再生をする光ディ スク基板の複製方法に関する。

#### (従来の技術)

近年、光によって情報の記録・写生をする記憶 媒体として大容量の記録密度を持つ光ディスク基 板が使用されている。

第6回回~四は従来の光ディスク基板の複製法 を示す斯園園である。両國において、1は凹凸パ ターンが形成された転写型、2は光透過性の支持

似、3は心出し軸である。まず、阿図例に示すよ うに、転写型!上に光硬化樹脂4が充築される。 次に、同園的に示すように、支持板2が心出し輪 3で心出しされ転写型1上に対峙され、充葉した 光硬化樹脂4を自然に広げ、業外線を照射して硬 化させ樹脂層 5 を形成する。そして、転写型 1 と 樹脂層 5 福を観離することで、光ディスク基板が 製造される。

しかし、上記光ディスク蓄板の複製方法では、 光硬化樹脂が転写型1と支持板2との間に広がる。 のに時間がかかるだけでなく、次のような問題点 があった。

すなわち、支持板2は完全に平面ではなく、敷 10μm 程度の反りを有している。このような支持 版2を粘性のある光硬化樹脂4を介して転写型1 上に配置すると、反りが幾分矯正されるが、転写 型!麦面と解答の平面にはならない。また、光硬 化樹脂4が完全に勢方的には広がらないことも加 わって、形成される樹脂層 5 に厚さむらが生じる ことがある。そして、光硬化樹脂4を硬化後に転

- 3 -

#### (発明が解決しようとする課題)

すなわち、従来の複製方法では、光硬化樹脂の 厚さむらと合わさって、ディスク基板表面は複雑 な関凸 (特に微小な凹凸) を示し、このディスク 基礎を国転させて使用する際に光学へッドのフォ ーカッシングサーポがかけにくくなり高速質転で 使用できない問題があった。

そこで本発明は、表面の凹凸が少なく、高速回 転で使用できる光ディスク基製の製造方法を提供 することを目的とする。

#### 【健園を解決するための手段】

上記録題は、光硬化樹脂によって支持板上に転 字型の微細形状を写しとる光ディスク基板の製造 方法において、前記支持板を等方的に圧力がかか る加圧部材によって加圧し、光硬化樹脂を支持板 と転写型の間に広げ、圧力を保持したまま先を服 射して南記光硬化樹脂を硬化させ樹脂層を形成す ることを特徴とする光ディスク基板の製造方法に 写型1から剝離して光ディスク基板を得るが、こ のとき支持版2の反りが戻ろうとするために、光 硬化樹脂の樹脂帯5の厚さむらと合わさって、デ ィスク基板表面は複雑な凹凸を示す。この表面の 凹凸はディスクを回転させて使用する際に光学へ ッドのフォーカッシングサーボをかけにくくする。 フォーカッシングサーボのかかりにくさは、凹凸 の時間変化を時間で2回後分した加速度で衰され る。この加速度は凹凸の周期が近く、振幅が大き いほど大きくなり、また、御転敷が高いほど大き くなる。

従来の方法で作製した光ディスク基板でも1800 rpm 程度の低速では問題にならないが、3500rpm 程度の高速回転で使用すると光学ヘッドが遠従で きなくなることがあった。

そこで、本発明者らは支持板2を平面度の優れ たガラス板で加圧しながら光を開射する方法も試 みたが、かえって微小な板厚むらを増大させる箱 果となった。これは、支持板2と加圧用ガラス板 が完全な平面でないからと考えられる。

- 4 -

よって解決される。

#### (作用)

第1回は本発明の展現を製明する瞬間図であり、 同国において、11は凹凸パターンが形成された転 写型、12はディスク状に形成した光透過性の支持 板、13は心出し軸であり、転写型11上に光硬化樹 贈14が充壌され、支持板12が心出し触13で心出し されて転写型11上に対峙され、支持板12を等方的 に圧力がかかる加圧部材15によって加圧して充電 した光硬化製脂14を自然に広げて樹脂膏16を形成 し光ディスク基板を製造する。この加圧部材15は、 均一な渡圧ができるように変形が容易な袋状物質 内に液体を充載したもの、あるいは弾性体などが 用いられる。

本発明によれば、加圧部材15によって支持板12 及び光硬化樹脂14に均一な圧力がかかるため、支 神椒12は転写数11表面に沿って変形し、たとえ支 持板12の平面度が悪くても、支持板12の反りや樹 ) かっぱれにくさに紀因する樹脂の厚さむらを小さ

くでき、ディスク基板の平行皮を優れたものにすることができる。また、ディスク基板を転写型11から制度するとディスク基板は再度反るが、数小な凹凸はなく滑らかな表面となるため、光学ヘッドの加速皮を小さくすることが可能になる。

#### (実施例)

以下、本発明を図示の一実施製により具体的に 影響する。

第2回(4)〜(2)は本発明実施側の光ディスク基板 の複製法を示す断菌図である。なお、第1回に対 応する部分は同一の符号を記す。

支持板12として、外径200mm 、内径50mm、板厚1.2mm のガラス円板を用いた。また、心出し軸13 は、円柱軸13m に指動する筒状部材13m が設けられており、この筒状部材13m の機部にはテーパ部13c が形成されている。また、筒状部材13m が形成されている。また、筒状部材13m が形成されている。すなわち、心出し軸13は、支持板12を円柱軸13m のテーパ部13c により心出しができ

るようになっている。

史ず、阿図(0)に示す如く、上記支持板12と転写型11とを平行に配置し、その間に精外線硬化樹脂(2 官能アクリレート、粘度100cps) 14を0.8 g程度供給する。

次に、阿國(2)に示す如く、ガラス円板の支持板 12上に、加圧都材15として空気が約 5.4 程度入った完全に針じたポリプロピレン製袋を配置し、その上から石英ガラス17で 11g/cm²の圧力で加圧し、光硬化樹脂14を全部に広げる。そして、上記の状態を保持したまま、30ml/cm²程度の業外線を約 2 分間限射して光硬化樹脂14を硬化させ、樹脂脂16 を形成した。

次に、支持板12と樹脂層16とが一体になったものを転写型11から制催して、先ディスク高板を得た。

上記の製造方法で得られた光ディスク基板の加速度を、ディスク関転数が3500rpe 、半径r=90eaの間定条件で試験した結果を第3回に示し、また同じ機定条件で加圧なしの場合の比較例1(第4

-7-

関)と、石英ガラス上で加圧した場合の比較例2 (第5 数)を示す。

第3 図に示すように加速度の変化が16より十分 小さいのに対して、比較例1 では16に近い変動が あり、比較例2 では16を越している。従って、こ の実施例で複製される光ディスク基板では、特に 要国の微小な凹凸が少なくなり、高速関転で使用 することができた。

なお、上記実施例では、加圧部材を空気を完全に対じたポリプロピレン製袋としているが、本考案の適用範囲はこれに限らず、その中身は推動性のあるものならば空気である必要はなく、水などの液体やゲル状物質であってもかまわない。またゴム状物質などの形状の安定したものならば、膜状物質で援うことなく使用することができる。

### (発明の効果)

以上説明した様に本発明によれば、等方的に圧 力がかかる加圧部材によって支持板を加圧することで、平滑な表面を有する光ディスク基板を製造 - 8 -

できるため、高速関転で生じる加速度を小さくでき、従って高速関転でも光学ヘッド流從性のよい 光ディスクが得られる効果がある。

#### 4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の原理を説明する断面図、

第2回(A)~いは本発明実施例の光ディスク各板の複製法を示す新菌園、

第3 図は本発明実施例の制定結果を示す医、 第4 図は従来例の制定結果(比較例1)を示す 3、

第5回は従来例の測定結果(比較例2)を示す図、

第6図(A)~(A)は従来の光ディスク基板の複製法 を示す新面図である。

國中、

11は転写型、

12は支持板、

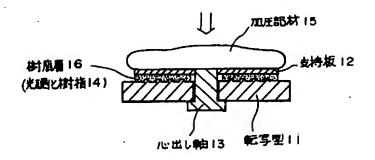
13は心出し軸、

13mは円柱軸、

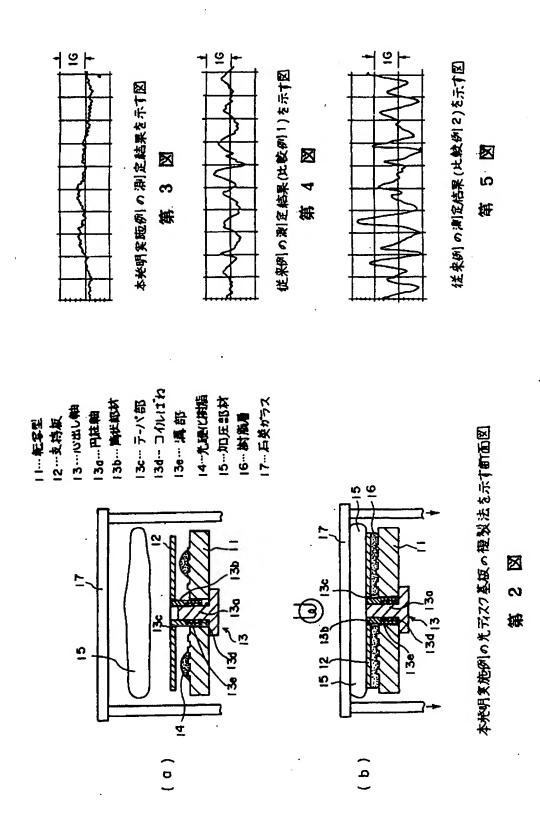
13bは筒状部材、 13cはテーパー部、 13dはコイルばね、 13eは機部、 14は光硬化樹脂、 15は加圧部材、 。 16は樹脂層 17は石英ガラス を示す。

> 特許出職人 富士選集式会社 代理人弁理士 久 木 元 彰 耳 大 管 義 之

> > -11-



本発明の原理を説明する断面図 第 1 図



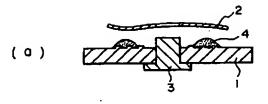
1…転写型

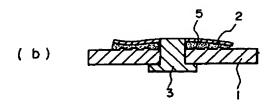
2…支持版

3…心出し軸

4…光硬化樹脂

5…树脂层





従来の光デスク基板の複製法録す断面図 第 6 図

# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
□ FADED TEXT OR DRAWING
□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
□ SKEWED/SLANTED IMAGES
□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
□ GRAY SCALE DOCUMENTS
□ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
□ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

## IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.